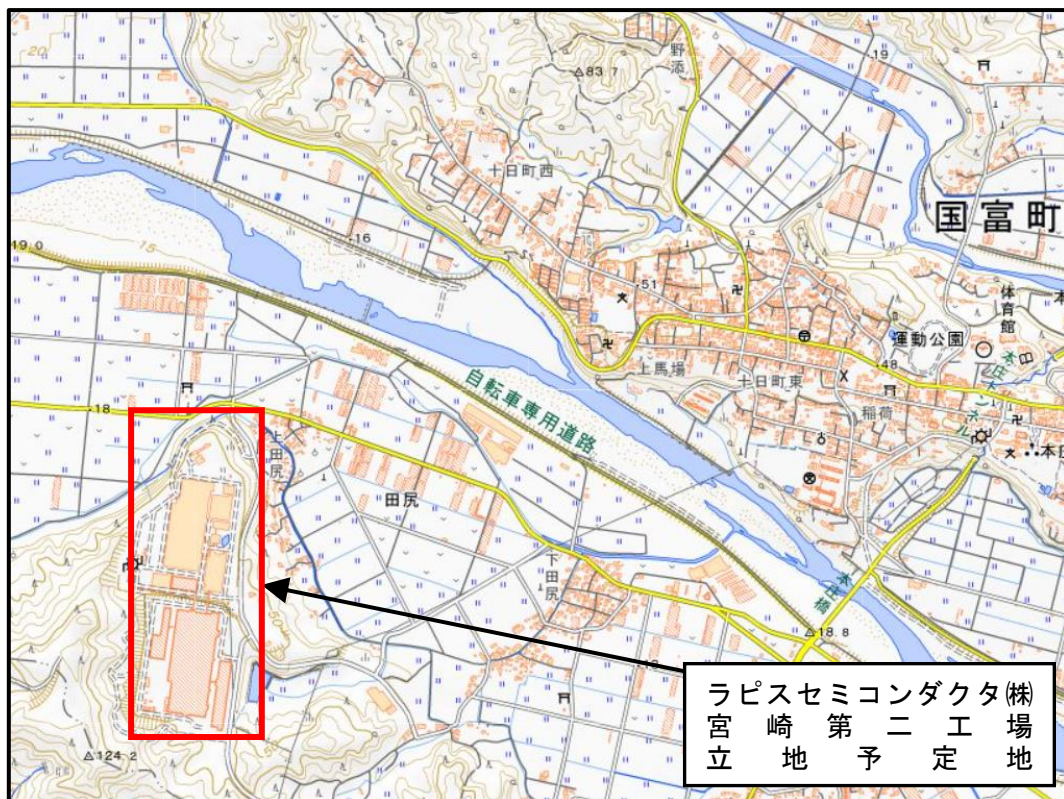


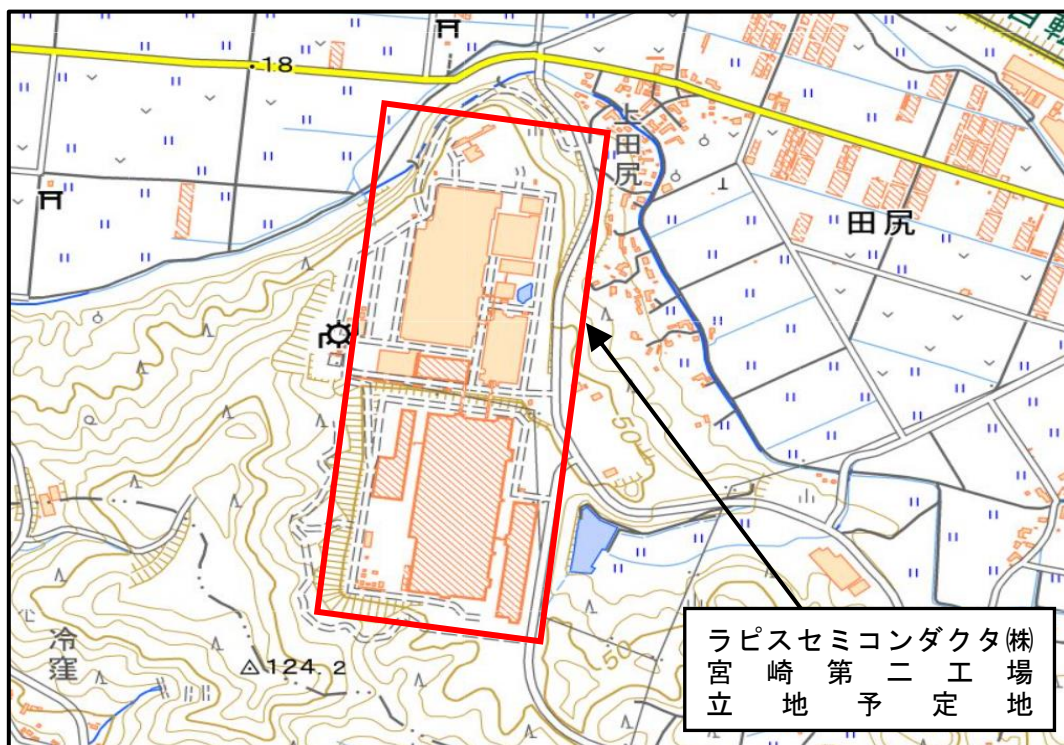
進 出 計 画 概 要

- 1 工 場 名 ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎第二工場
- 2 代 表 者 名 代表取締役社長 和久野 一雅
- 3 工場設置場所 宮崎県東諸県郡国富町田尻 1815 番地
- 4 工場概要 敷地面積 約 400,000 m²
延床面積 約 230,000 m²
- 5 設備投資額 約 300,000 百万円
- 6 想定就業人数 約 700 人 (R8 年度末時点)
- 7 事業内容 SiC パワー半導体及び SiC ウェハの製造
- 8 操 業 計 画 着 工 令和 5 年 11 月
完 成 令和 7 年 1 月 (1 期)
操業開始 令和 6 年末
- 9 そ の 他
ソーラーフロンティア(株)旧国富工場を立地場所として選定した理由
・立地環境や施設規模等を総合的に判断し、選定した。

案内図



詳細図



- ※ 位置は大まかな場所を示したもの
- ※ 国土地理院地図を加工して企業立地課が作成

会 社 概 要

- 1 企 業 名 ローム株式会社
- 2 代 表 者 代表取締役社長 松本 功
- 3 本社所在地 京都府京都市右京区西院溝崎町 21
- 4 設立年月日 昭和 33 年 9 月 17 日
- 5 資 本 金 86,969 百万円
- 6 事 業 内 容 半導体・電子部品の開発・製造・販売
- 7 従 業 員 数 ロームグループ：23,754 人 ローム単体：3,703 人
- 8 売 上 高 令和 5 年 3 月期 507,882 百万円
 令和 4 年 3 月期 452,124 百万円
 令和 3 年 3 月期 359,888 百万円
- 9 沿 革
昭和33年 株式会社東洋電具製作所設立
昭和36年 京都市右京区西院溝崎町 21 番地に本社移転
昭和56年 商号を株式会社東洋電具製作所からローム株式会社に変更
昭和64年 東京証券取引所市場第一部に上場
平成21年 SiC（シリコンカーバイド）ウエハ製造のサイクリスタル社を買収
令和 4 年 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所プライム市場
 に移行
令和 5 年 ソーラーフロンティア株式会社旧国富工場の資産取得

会社概要

- 1 企業名 ラピスセミコンダクタ株式会社
- 2 代表者 代表取締役社長 和久野 一雅
- 3 本社所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4番地8
- 4 設立年月日 平成20年10月1日
- 5 資本金 3億円
- 6 事業内容 半導体製造、ローム株式会社及びラピステクノロジー株式会社からの生産受託、ファウンドリ事業
- 7 従業員数 695人
- 8 沿革
 - 平成20年 沖電気工業半導体事業分社化
OKI セミコンダクタ株式会社設立
OKI セミコンダクタ宮崎株式会社に社名変更
OKI セミコンダクタ宮城株式会社に社名変更
 - 平成23年 ラピスセミコンダクタ株式会社に社名変更
ラピスセミコンダクタ宮崎株式会社に社名変更
ラピスセミコンダクタ宮城株式会社に社名変更
 - 平成25年 ラピスセミコンダクタ株式会社新横浜に本社を移転
 - 令和2年 ラピスセミコンダクタ宮崎株式会社、ラピスセミコンダクタ宮城株式会社を吸収合併
 - 令和5年11月 宮崎第二工場建設